工高

學大 系學

<111> 研究生:謝佳衛

撰

碩士論文 應用 M3-YOLOv5 物件偵測演算法於晶片輪廓檢測

以 A4 的長邊為高度,寬度不限,視論文厚度而定。

字體為標楷體,粗體(請依論文厚度調整字體)。上下各留邊緣留白 2.5 公分。

* * * *

國立高雄大學和○○○○研究所兩行字要利用分散對齊調成一樣長度(5公分)。